財團法人工業技術研究院　函

地址：31040 新竹縣竹東鎮中興路 4 段 195 號
承辦人：鍾嘉芸
電話：03-5912685
E-mail：eldachung@itri.org.tw

106000212706

24159 新北市三重區重新路 5 段 609 巷 6 號 3 樓之 3

台灣醫療暨生技器材工業同業公會
收 106. 02. 15 文
檔號：106076

受文者：台灣醫療暨生技器材工業同業公會
發文日期：中華民國 106 年 02 月 14 日
發文字號：工研轉字第 1060002127 號
速別：普通件
密等：無
附件：如文

主旨：函知工研院「材化領域極淨水與中空吸附材優質專利與技術非專屬授權案」，敬請轉知 貴會相關廠商把握機會參與本次活動，請查照。

說明：

一、為提昇國內廠商智財防護能力，本院將非專屬授權材化領域極淨水與中空吸附材專利 3 案 9 件暨技術資料 4 件。

二、本次活動已於下列網站公告：

1. 工研院專利交易平台網
http://patentauction.itri.org.tw/memb/index.aspx

2. 工研院研發成果公告網 https://www.itri.org.tw/chi/Content/Bulletin/list.aspx?&SiteID=1&MmmID=3000&SY=0&CatID=1

3. 台灣技術交易資訊網（TWTM）
https://www.twtm.com.tw/Web/index.aspx

三、本案公開說明會將於中華民國（下同）106 年 2 月 21 日上午 10 時至 11 時於工研院中興院區舉辦。公開說明會採電子郵件方式報名。有意報名者，請於 106 年 2 月 20 日中午 12 時整（含）前發送電子郵件向本案聯絡人進行報

名。（請於電子郵件主旨上註明「材化領域極淨水與中空吸附材優質專利與技術非專屬授權公開說明會報名」，並請於電子郵件內文中陳明：公司名稱、公司電話、參與人數、姓名、職稱。）

四、本案聯絡人：

鍾 小姐

電話：(03) 591-2685，傳真：(03) 582-8639

電子信箱：eldachung@itri.org.tw

正本受文者：台灣醫療暨生技器材工業同業公會

院長 劉仲明

依權責劃分規定授權業務主管決行

工業技術研究院
Industrial Technology
Research Institute

工研院材化領域極淨水與中空吸附材優質專利與技術

非專屬授權公告

有鑑於企業在面對市場、技術、產品的激烈競爭時，掌握優質專利可形成強有力的防護網，並可藉此累積技術能力，成為企業在國際間競爭的最佳籌碼。財團法人工業技術研究院擬將其所擁有之優質專利與技術，以非專屬授權之方式提供國內外廠商，以加速形成具國際競爭力之產業，促進整體產業發展及提升研發成果運用效益。

一、 主辦單位：財團法人工業技術研究院 (ITRI)

二、 非專屬授權廠商資格：國內依法組織登記成立之公司或法人。

三、 非專屬授權標的：

（一）「本案標的」明細如附件。

（二）詳細資料請參考「工研院專利交易平台網站」（http://patentauction.itri.org.tw/memb/index.aspx）、「工研院研發成果公告網站」（https://www.itri.org.tw/chi/Content/Bulletin/list.aspx?&SiteID=1&MmmID=3000&SY=0&CatID=1）及「台灣技術交易資訊網（TWTM）」（https://www.twtm.com.tw/Web/index.aspx）

四、 公開說明會

1、 舉辦時間：中華民國（下同）106 年 2 月 21 日上午 10 時至 11 時。

2、 舉辦地點：新竹縣竹東鎮中興路四段 195 號 52 館 624 室。

3、 公開說明會採電子郵件方式報名。有意報名者，請於 106 年 2 月 20 日中午 12 時整（含）前發送電子郵件向本案聯絡人（請詳五、聯絡人）進行報名。（請於電子郵件主旨上註明「材化領域極淨水與中空吸附材優質專利與技術非專屬授權公開說明會報名」，並請於電子郵件內文中陳明：公司名稱、公司電話、參與人數、姓名、職稱。）

五、 本案聯絡人：

鍾小姐

電話：(03) 591-2685

電子信箱：eldachung@itri.org.tw

附件：「材化領域極淨水與中空吸附材優質專利與技術非專屬授權清單」

一、極淨水專利與技術授權標的

（一）、專利授權標的

專利中文名稱	申請國家	狀態	專利證號	專利期限
手持式過氧化氫產生裝置	中華民國	獲證	M509809	20151001~20241127
	中國大陸	獲證	ZL201420820600.8	20150603~20241221

（二）技術授權標的

技資編號	技術名稱
543A50601	EleClean 消毒產品開發
543A50688	EleClean 消毒模組之市場驗證與推廣

二、中空吸附材專利與技術授權標的

（一）、專利授權標的

專利中文名稱	申請國家	狀態	專利證號/申請案號	專利期限
多通道的中空纖維	中華民國	獲證	I520778	20160211~20350330
	中國大陸	審查中	201510298628.9	
	EPC	審查中	EP15181409.2	
	日本	審查中	2015-141074	
	美國	審查中	14/825,539	
中空纖維吸附壓縮空氣乾燥系統	中華民國	獲證	I547305	20160901~20341217
	美國	獲證	9,463,413	20161011~20350311

（二）、技術授權標的

技術資料編碼	技術授權資料名稱
543A30353	高效率 VOCs 選擇性之螺旋中空纖維吸附材料開發
543A30598	中空纖維除濕技術